

國立臺北科技大學 函

地址：106344臺北市大安區忠孝東路三段
一號

承辦人：賴建成

電話：02-2771-2171#6020

電子信箱：lks@mail.ntut.edu.tw

受文者：臺北市立永春高級中學

發文日期：中華民國113年8月12日

發文字號：北科大產學字第1137900189號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：113.08.13-14-2024半導體原子級鍍膜技術交流會暨教師研習工作坊課程表
(113F900585_1_12091511475.pdf)

主旨：檢送本校辦理2024「半導體原子級鍍膜技術交流會暨教師
工作坊」課程資訊（詳如說明），敬邀貴校教師踴躍報名
參加，並請協助公告，請查照。

說明：

- 一、依據技術及職業教育法第二十六條第一項規定：「技職校
院專業科目或技術科目教師、專業及技術人員或專業及技
術教師，每任教滿六年應至與技職校院合作機構或與任教
領域有關之產業，進行至少半年以上與專業或技術有關之
研習或研究」，辦理教師深度實務研習課程。
- 二、本課程通過專家演講、學術報告和實際操作等方式，提升
與半導體原子級鍍膜技術相關的知識和技能；參與者將有
機會深入了解該技術的最新進展、應用前景以及製程優化
並且向參與的教師介紹ALD技術的基礎知識和教學方法，以
及如何在教學中融入現代薄膜沉積技術的相關內容。
- 三、報名資格：國內各大技專校院及高中職在職教師。
- 四、課程時間：113年8月13日（二）、8月14日（三），共計2

永春高中 1130813



NCAA1133008454

天，凡參與全程課程，且符合報名資格者，將於課程結束後核發研習時數證明電子檔。

五、課程地點：財團法人國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心(新竹市東區研發六路20號)

六、人數上限：實體30人。(課程免費)

七、報名時間：即日起至113年8月7日(三)17點為止(如人數額滿將提前截止)。

八、報名網址：<https://forms.gle/aNzHGc7Cq2oCW8Qx5>

九、活動聯絡人：教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學鄭經理，連絡電話:(02)2771-2171分機6012，電子郵件：clcheng@ntut.edu.tw、賴專員，連絡電話:(02)2771-2171分機6020，電子郵件：lks@mail.ntut.edu.tw。

十、檢附「原子極鍍膜技術交流暨教師工作坊」課程表。

正本：各公私立大專校院、各公私立高級中學、各私立高級職業學校

副本：本校產學合作處、財團法人國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心

